

石川県次世代産業育成講座・新技術セミナー
高画質マイクロ스코ープを利用した観察・解析技術
開催のご案内

主催：公益財団法人 石川県産業創出支援機構
協力：石川県工業試験場

石川県工業試験場が導入した高画質マイクロ스코ープは、部品・製品の欠陥や付着物等、不具合箇所を光学像と二次電子像により拡大観察することができ、次のような特徴を持っています。①凹凸差のある試料を深度合成しての観察が可能、②画像連結による高倍率かつ広範囲観察が可能、③光学像と二次電子像の同一視野観察が可能、④光学像と二次電子像のカラー合成画像の作成が可能などの機能を持ち、電機、機械、繊維、食品等の様々な分野の観察用途にご利用できます。

本講座では、高画質マイクロ스코ープの各種観察機能や解析事例について紹介するとともに、操作の実習を行います。ご関心のある方は、ぜひご参加くださいますようご案内申し上げます。

[日 時] 平成31年 1月24日(木) 13:30～15:30

[場 所] (座学) トライアルセンター 第2研修室 (石川県工業試験場 5階)

(実習) 石川県工業試験場 1F 電子顕微鏡試験室

[講 師] (座学) 株式会社キーエンス マイクロ스코ープ事業部

チーフ **杉谷 進平 氏**

(実習) 石川県工業試験場 電子情報部

専門研究員 **奥谷 潤 氏**

[受講料] 1,000円 (当日ご持参ください)

[定 員] 10名

[担 当] 石川県工業試験場 電子情報部 専門研究員 奥谷 潤

[申込先] 〒920-8203 金沢市鞍月2丁目1番地 (石川県工業試験場 企画指導部内)

公益財団法人 石川県産業創出支援機構 産業振興部 次世代講座担当

e-mail: seminar@iriii.jp

TEL: (076)267-8081 FAX: (076)267-8090

[締切り] 平成31年 1月17日(木) (定員になり次第締切ります)

————— 受講者は下記内容を記入してFAXでお申込みください —————

石川県次世代産業育成講座：「高画質マイクロ스코ープを利用した観察・解析技術」

日 時：平成31年 1月24日(木) 13:30～15:30

場 所：トライアルセンター(座学)、石川県工業試験場1F電子顕微鏡試験室(実習)

会 社 名

住 所(〒)

電 話

FAX

| 所 属 | 氏 名 | e-mail |
|-----|-----|--------|
| | | |